

平成19年度検索エキスパート研修 [上級] (第 1 回)

実施結果について (お知らせ)

平成19年6月
独立行政法人
工業所有権情報・研修館

本年6月に当館にて実施いたしました標記研修について、以下の通りお知らせ致します。

1. 研修概要

(1) 開催時期 : A 日程 (一般、化学)

平成19年6月11日(月) ~ 15日(金) (5 日間)

B 日程 (一般、情報)

平成19年6月11日(月) ~ 12日(火)

6月18日(月) ~ 20日(水) (5 日間)

(2) 開催場所 : 経済産業省別館

(3) 受講証書交付人数 : 79名

2. アンケート結果

(1) 本研修についての総合評価

非常に有意義であった	42 名	53%
有意義であった	37 名	47%
あまり有意義でなかった	0 名	0%
有意義でなかった	0 名	0%

(2) 研修生からのコメント (総合評価に付されたもの)

- ・座学だけでなく議論することで理解が深まったと思う。
- ・進捗性判断とそれを反映したサーチに取り組む手順が理解できた。
- ・Fタームは不得意でしたが、完全ではないがとりつきができました。端末の駆使の方法で、私の古いやり方が矯正されそうで、有意義でした。
- ・今まで、調査時には漠然として検索を行っていた。特許法 (新規性や進捗性) を念頭にサーチすることで、観点が変わり、大変良い勉強になった。

平成19年度検索エキスパート研修 [上級] (第2回)

実施結果について (お知らせ)

平成19年9月
独立行政法人
工業所有権情報・研修館

本年9月に当館にて実施いたしました標記研修について、以下の通りお知らせ致します。

1. 研修概要

- (1) 開催時期 : A 日程 (機械、化学)
平成19年9月10日(月) ~ 14日(金) (5日間)
B 日程 (機械、情報)
平成19年9月10日(月) ~ 11日(火)
9月18日(火) ~ 20日(木) (5日間)
- (2) 開催場所 : 経済産業省別館8階
- (3) 受講証書交付人数 : 43名

2. アンケート結果

(1) 本研修についての総合評価

非常に有意義であった	14 名	38%
有意義であった	23 名	62%
あまり有意義でなかった	0 名	0%
有意義でなかった	0 名	0%

(2) 研修生からのコメント (総合評価に付されたもの)

- ・ 検索に主眼をおき、このレベルのセミナーは他にないので、とても有意義でした。
- ・ 特許性要件としての進歩性について詳しく実例をもって解説していただき、理解が深まった。
- ・ 口伝的、経験的に習得していた内容を論理的、体系的に整理できた。特にインデックス検索手法についての体験理解に役立った。
- ・ すばらしい講師陣と内容でした。また、同じ目的で集まられたサーチャーの方々とも、いろいろと情報交換ができました。社内に持ち帰り、広めていきたいと強く思いました。

平成19年度検索エキスパート研修 [上級] (第3回)

実施結果について (お知らせ)

平成19年12月
独立行政法人
工業所有権情報・研修館

本年12月に当館にて実施いたしました標記研修について、以下の通りお知らせ致します。

1. 研修概要

(1) 開催時期 : A 日程 (機械)

平成19年12月 3日(月) ~ 7日(金) (5日間)

B 日程 (通信、化学)

平成19年12月 3日(月) ~ 4日(火)

12月10日(月) ~ 12日(水) (5日間)

(2) 開催場所 : 経済産業省別館 8階

(3) 受講証書交付人数 : 55名

2. アンケート結果

(1) 本研修についての総合評価

非常に有意義であった	28名	51%
有意義であった	26名	47%
あまり有意義でなかった	1名	2%
有意義でなかった	0名	0%

(2) 研修生からのコメント (総合評価に付されたもの)

- ・ 現役の審査官や審査官経験者の方と直接接して、どのように審査をしているかを聞いたため非常に有意義だった。
- ・ (調査実習、引例選択演習などの) 実習・グループ論議があったため有意義だった。
- ・ 審査官の考え方を理解する上で参考になった。
- ・ 進歩性の引例の組み合わせの考え方・検索方法がよく分かった。

平成19年度検索エキスパート研修 [上級] (第4回)

実施結果について (お知らせ)

平成20年3月
独立行政法人
工業所有権情報・研修館

本年3月に当館にて実施いたしました標記研修について、以下の通りお知らせ致します。

1. 研修概要

(1) 開催時期 : A 日程 (機械、化学)

平成20年3月 3日(月) ~ 7日(金) (5日間)

B 日程 (機械、通信)

平成20年3月 3日(月) ~ 4日(火)

3月10日(月) ~ 12日(水) (5日間)

(2) 開催場所 : 経済産業省別館8階

(3) 受講証書交付人数 : 44名

2. アンケート結果

(1) 本研修についての総合評価

非常に有意義であった	17名	44%
有意義であった	22名	56%
あまり有意義でなかった	0名	0%
有意義でなかった	0名	0%

(2) 研修生からのコメント (総合評価に付されたもの)

- ・他社の方々と話し合いが出来、また特許庁の審査官より、調査方法、比較の仕方等について分かり易い説明をしてもらった為。
- ・審査官の考え方、苦労している事項をうかがい知ることができた。
- ・検索に対する理由付けが重要であることが理解できた。